

ISO 9001

マネジメントシステム登録証

登録証番号 : JQA-QM4301

登録事業者 :

エスティケイテクノロジー株式会社

大分県大分市大字三佐2468番地10



091

当機構は、上記事業者の品質マネジメントシステムを審査した結果、付属書に記載する範囲において、下記規格の要求事項に適合していることを証します。

ISO 9001 :2015 / JIS Q 9001 :2015

登録日 : 2000年 1月 28日

登録更新日 : 2022年 3月 5日

有効期限 : 2025年 3月 4日

本登録証の有効性は、当機構までお問い合わせの上、確認することができます。

一般財団法人 日本品質保証機構

東京都千代田区神田須田町1-25

理事長 小林 憲明



本証には付属書がありますので、合わせてご覧ください。

JQA

Partner of
IONet

21.02 D7501128

ISO 9001 付属書



登録証番号 : JQA-QM4301

1 / 1

登録事業者 :

エスティケイテクノロジー株式会社

登録活動範囲 :

- ・ Burn-In装置、Burn-In BOARD、半導体後工程関連装置の設計・開発及び製造
- ・ 成膜現像装置、洗浄装置、半導体関連装置のユニットの製造
- ・ 半導体の試験及び評価
- ・ 顧客要求事項に基づくソフトウェアの設計・開発

関連事業所 :

- ・ 本社工場
大分県大分市大字三佐2468番地10
[Burn-In装置、Burn-In BOARD、半導体後工程関連装置の設計・開発及び製造]
[顧客要求事項に基づくソフトウェアの設計・開発]
- ・ 戎堂工場
大分県大分市大字三佐2150番地
[Burn-In装置、Burn-In BOARD、半導体後工程関連装置の設計・開発及び製造]
- ・ メカトロ工場
大分県大分市青崎2丁目2番29号
- ・ 青崎工場
大分県大分市青崎1丁目6番37号
[成膜現像装置、洗浄装置、半導体関連装置のユニットの製造]
- ・ テストハウス
大分県大分市大字三佐2443番地1
[半導体の試験及び評価]

登録日 : 2000年 1月 28日

登録更新日 : 2022年 3月 5日

有効期限 : 2025年 3月 4日

本登録証の有効性は、当機構までお問い合わせの上、確認することができます。

一般財団法人 日本品質保証機構

理事長 小林 憲明



本付属書は本証の一部のため、合わせてご覧ください。

JQA

Partner of
- IQNet -

14.07 D7501005

ISO 9001

Management System Certificate

Certificate Number : JQA-QM4301

Organization :

STK TECHNOLOGY CO., LTD.

2468-10 MISA, OITA-SHI, OITA, JAPAN



MS
CM009

JQA certifies that the above organization operates the Quality Management System, within the scope of the Appendix attached, which has been assessed and found to comply with the requirements of;

ISO 9001 :2015 / JIS Q 9001 :2015

Registration Date : January 28, 2000

Last Renewal Date : March 5, 2022

Expiry Date : March 4, 2025

Feel free to contact JQA for the validity of this certificate.

A handwritten signature in black ink, reading 'N. Kobayashi'.

NORIAKI KOBAYASHI
PRESIDENT

1-25 KANDASUDACHO, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION

To be used in conjunction with attached Appendix.



ISO 9001

Appendix

Certificate Number : JQA-QM4301

1 / 1

Organization :

STK TECHNOLOGY CO., LTD.

Scope of Registration :

- THE DESIGN / DEVELOPMENT AND MANUFACTURE OF BURN-IN SYSTEM, BURN-IN BOARD, SYSTEM FOR SEMICONDUCTOR ASSEMBLY AND TEST PROCESS.
- THE MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE UNIT (EX. COATER DEVELOPER, CLEANING MACHINE).
- TESTING AND EVALUATING ACTIVITIES OF SEMICONDUCTORS.
- THE DESIGN / DEVELOPMENT OF SOFTWARE BASED ON CUSTOMER REQUIREMENTS.

ASSOCIATED ORGANIZATION:

- HEAD OFFICE FACTORY
2468-10 MISA, OITA-SHI, OITA, JAPAN
[THE DESIGN / DEVELOPMENT AND MANUFACTURE OF BURN-IN SYSTEM, BURN-IN BOARD, SYSTEM FOR SEMICONDUCTOR ASSEMBLY AND TEST PROCESS].
[THE DESIGN / DEVELOPMENT OF SOFTWARE BASED ON CUSTOMER REQUIREMENTS].
- EBISUDOU FACTORY
2150 MISA, OITA-SHI, OITA, JAPAN
[THE DESIGN / DEVELOPMENT AND MANUFACTURE OF BURN-IN SYSTEM, BURN-IN BOARD, SYSTEM FOR SEMICONDUCTOR ASSEMBLY AND TEST PROCESS].
- MECHATRO FACTORY
2-2-29 AOSAKI, OITA-SHI, OITA, JAPAN
- AOSAKI FACTORY
1-6-37 AOSAKI, OITA-SHI, OITA, JAPAN
[THE MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE UNIT (EX. COATER DEVELOPER, CLEANING MACHINE)].
- TEST HOUSE
2443-1 MISA, OITA-SHI, OITA, JAPAN
[TESTING AND EVALUATING ACTIVITIES OF SEMICONDUCTORS].

Registration Date : January 28, 2000

Last Renewal Date : March 5, 2022

Expiry Date : March 4, 2025

Feel free to contact JQA for the validity of this certificate.



NORIAKI KOBAYASHI
PRESIDENT

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION

This Appendix is an integral part of the Certificate and should only be used in conjunction with the Certificate.



Partner of


14.07 D7501010E

